ナノエレクトロニクスのためのカーボンナノチューブ

理化学研究所

塚越一仁

〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1 理化学研究所 半導体工学研究室 電話 048-462-1111 ext.8423 FAX 048-462-4659 e-mail: tsuka@postman.riken.go.jp

1991年のカーボンナノチューブの発見以来、電子状態や光学的性質および応用研究が注目されて いる。このカーボンナノチューブは炭素を主原料にした材料であり、ナノメートルサイズの細線に 自己成長的に生成する。そのうえ、良好な電気的特性を有し、単位断面積あたり銅線よりも大きな 電流を伝送可能であることも我々の実験において見出している。これはカーボンナノューブの円筒 形状が電子散乱を軽減し発熱を少なくすることによると考えられる。さらに独特の結晶構造によっ て熱伝導性が高くダイヤモンドと同等である事も高密度電流印加に重要な要素である。このために ナノチューブを電子素子材料に適応した場合、低消費電力および高効率電力利用素子を実現できる 可能性を秘める。同様に C60 のようなフラーレンや有機合成で生成できる高分子を単位ナノサイ ズーブロック材料として用いて、これらを組み合わせて機能素子を作製することによって従来の微 細加工工程の延長によって作製可能な極微細機能電子素子を超えた機能およびサイズを比較的容 易に実現できると考えている。このような未来電子素子の主要材料の一つのナノチューブの基礎特 性解明を目的として電気伝導を研究している。

このナノチューブ内では抵抗に寄与する後方散乱が抑制され電気抵抗がほぼ0になることが予想 されている。これに加えて我々の実験によって多層カーボンナノチューブではスピン散乱が小さく スピンコヒーレント長が 200nm を超えることを明らかにした。この結果は、ナノチューブが理想 的な 1 次元伝導体でありカーボンだけで構成されている為にスピン軌道相互作用に大きくかかわ る原子を含有していないことによって理解される。さらに、ナノチューブの直径が Co 電極を形成 する微小ドメインより小さいことから、微小ドメイン間の電気伝導の研究にも発展することを示し た。これらの結果を基にしてカーボンナノチューブにおけるスピン伝導を外部からの入力によって 制御する事を目指し、上記スピン注入機構の明確化およびカーボンナノチューブ電気伝導自体の制 御の試みを現在行っている。

本研究紹介では、上記ナノチューブの素子応用の可能性をナノチューブの電気伝導特性から考えて いくために、「ナノエレクトロニクスのためのカーボンナノチューブ」と題して行われた2002 年物性若手夏の学校講義テキストとしてまとめられたものであり、理化学研究所・筑波大学・産業 総合研究所・米国ルイスビル大学との間で行われた共同研究の最近の成果を基にまとめた。

1. はじめに

現在の半導体電子素子の集積化に関して素子自体の物理的作製限界あるいは動作原理的限界とい う危機論が 10 年以上も続いている。この議論に対して「ポストシリコン」を目指した様々な材料 を用いた多機能素子等の研究が行われたが、実際に利用することは難しい。これはシリコン半導体 の安定性や長い実用の経験およびトラブル対策の充実等の賜物であり、結果的に我々は現在の電子 素子社会の便利さを享受させて頂いている。しかし、現在の情報分野の成長は指数関数的であり今 世紀中に現在の半導体集積回路の処理方式では支えきれなくなる。やはり今後も電子素子の微細化 や高機能化および省電力化は不可欠である。また特殊用途として処理速度は追求しないがバイオ関 連電子素子としてバイオ関連物質との接続を可能とする新規材料の開発も重要と思われる。このよ うな時代背景に対して、ナノサイズ伝導細線としてカーボンナノチューブが次世代電子素子に何ら かのヒントを導き出す可能性を秘めているとの期待から最近注目されており材料に対する研究が 盛んになっている。理論的な見解によると理想状態の伝導は卓越しており、カーボンであるために 原材料問題や廃棄物問題および化学的修飾などによる材料デザインも可能ではないかと考えられ る。ナノチューブは約10年前に発見された材料であり、現状としてナノチューブの研究は創生期 から適正機能探索へと移行しつつある段階であり、現行半導体材料とすぐさま入れ替えられる状態 ではない。ましてやナノチューブの伝導が全て解明し特定の機能を適正に応用するために開発して いる状態でもない。この様な未開の新材料に対してかくも大きな期待が集まっていることに対して ナノチューブの魅力を十分に引き出す為にはもう少し時間が必要と思われるが、これまでに本研究 によって様々なことが明確になってきた。ナノチューブの内部に秘めた物性をひき出すことを目的 とした我々の研究成果を中心に、新素材「ナノチューブ」の電気伝導を検証し解説する。

2. カーボンナノチューブ概説

カーボンナノチューブは炭素原子の六員環で構成されるグラフェンシートを丸めて継ぎ目無くつ ないだ筒状形状をしている(図 1)[1]。カーボンだけで構成されているために分子エレクトロニク ス材料のひとつにも挙げられている。一層のチューブの場合「単層カーボンナノチューブ(SWNT)」、 同心軸を持つ多層チューブ構造は「多層カーボンナノチューブ(MWNT)」を呼ばれている。そのサイ ズは単層ナノチューブの場合で直径 1 nm 前後、多層ナノチューブの外層で数 10 nm 程度である。 これらのナノチューブは円周方向の伝導が量子化された理想的な一次元伝導分子細線とされてお り、円筒形状性によって電子の後方散乱が極めて小さいと理論的に予測されている[2]。これに関 して室温において多層カーボンナノチューブ(MWNT)でのバリスティク伝導が観測されている[3]。 しかも熱伝導性も優れている[4]。このために室温での電流特性として一本の直径 10 nm 程度の多 層ナノチューブ素子において最大 0.4 mA(真空中で 10 V 印加時:理研データ)まで電流を流せる。 多層ナノチューブのどの部分をどれだけ使って電流を流しているかが明らかになっていない為に、

電流密度の議論は本来難しいが、 ナノチューブを直径 10nm の均 質ロットとして考えると、上記伝 導状態では100MA/cm²以上の電 流密度に相当し同サイズの銅線 にながせる電流密度と比較する と 100 倍以上となる。このナノ チューブは真空中では 2000℃以 上、空気中においても750℃程度 まで焼失しないことも魅力的な 材料である。



図 1 カーボンナノチューブの構造図(a)。カーボンの六員環を基本構 造としたグラフェンシートを繋ぎ目無しに丸めた構造をしている。中 は特に物質を挿入しない限り中空である(b)。

3. 実験

カーボンナノチューブ素子の作製

このナノチューブはレーザー法やアーク放電法あるいは化学反応法(CVD)によって作製でき、長さ が数 10 ミクロン程度にも達するチューブも数多く観測される。このナノチューブを用いて基本電 子素子を作製した(図 2)。レーザー法で成長したカーボンナノチューブは一般に絡まった糸状であ

る。このナノチューブを溶媒(ジクロ ロエタンやアセトンなどが一般的) に入れて分散させ、基板にのせる。 このナノチューブを電子顕微鏡や原 子間力顕微鏡で探し、ナノチューブ の位置にあわせて端子を作る。この 方法は大変な手間と時間と根気を要 し実用素子を考える場合全く適して いない。しかし、研究を目的しナノ チューブの可能性を探索することが 現時点での中心目的である為に、上



図 2 試料作成の例。(a)レーザー法で作製した単層カーボンナノチ ューブの電子顕微鏡写真。(b)ジクロロエタン中で超音波を用いて分 離させて SiO2 上に分散させた様子。(c)電子ビーム露光と蒸着によ ってカーボンナノチューブに金属電極を作製。

-422 -

記素子作製法を使っている。

一方で CVD 法によって特定個所に散布した触媒金属から ナノチューブを作ることも可能となりつつあり研究レベ ルでは利用されるようになってきている。しかし、触媒金 属のパターンニングや成長したナノチューブの電気的特 性の制御等が大きな問題となっており成長制御の最初の ステップがクリアーされたという段階である。この CVD 法では一般に $C_xH_y(C_2H_4 \alpha E)$ が材料ガスとして触媒金 属は鉄やニッケルが多く使われるため材料コストとして も十分に利用範疇に入るとされ、成長制御が可能となった ときには大きな可能性が秘められていると思われる。この 成長制御に関する取り組みは後半において紹介する。

金属電極

ナノチューブを電子素子中において適応するためには沢 山の解決すべき問題があるが、最も重要な問題として「金 属の選択と金属・ナノチューブの界面 | での伝導機構[6]を 挙げることが出来ると思う。電気伝導素子を考える場合、 個々の素子の端子およびいずれかの個所に必ず金属に接 続される接点が生じるはずである。 ナノチューブの素材の 良さを引き出すには適した金属電極材料を適正な工程で 接続する必要がある。これまでにチタン(Ti)を蒸着し超高 真空および高温下で Ti とカーボンを合金化しチタンカー バイトを形成し接触抵抗を低減した報告がある[5]。再現 性および電流注入機構の明確化による最適金属の探索を 目指して、我々は Ti 端子と PtAu 端子の有する多層ナノ チューブ素子を作成(図3)し2端子抵抗特性を比較した(図 4)。なお用いたナノチューブに対する精製は全く行ってい ない。この精製は一般に溶液や空気中での酸化によって行 われるが、この酸化具合によってナノチューブ表面に導入 されるダメージ状態は異なり系統的な実験は難しいから である。

Ti 端子は PtAu 端子と比較して抵抗が高く抵抗の分布も 大きい。このような高抵抗の傾向は強磁性材料を使用する スピン素子電極(Co,Ni,Fe 等:共通して炭素とカーバイト をつくる金属)においても顕著であることから、カーボン ナノチューブ表面に吸着された酸素や水などが金属材料 の蒸着時に金属側に移動し酸化膜を形成しトンネル障壁



図 3 金属-ナノチューブでの界面を 調べる素子。電子ビームが Ti を透過す るために Ti 下のナノチューブを明瞭 に観察出来る。



図.4 Ti 電極と PtAu 電極の室温での2端
子測定による抵抗値の比較。Ti 試料 27 個、
PtAu 試料 17 個を調べた。



図 5 30 mK において観測されたクーロン ブロッケイド現象。この観測によってナ ノチューブと Ti 電極界面にトンネルバリ アーが存在することが明確になった。

となるのではないかと推測している。実際に真空中において金属蒸着前に 100℃程度までナノチュ ーブを熱した後に Ti を蒸着すると劇的に接触抵抗を低減できることがある。さらに一度端子抵抗 が大きな素子が出来たときに熱アニール処理によって稀 に端子抵抗を低減できることがあるがアニール処理の仕 方によっては端子抵抗が上昇する。また比較のPtAu端子 は酸化せず低接触抵抗となる。これらの経験則から、Ti とナノチューブ界面の酸化物によるトンネル障壁を考え ている。この推測は以下の測定によって裏付けられる。 Ti 端子素子の高抵抗の理由を明らかにする為に、Ti 端子 を有するナノチューブ素子を低温(30 mK)まで冷却して電 気伝導の詳細を調べた。ナノチューブを通した伝導を素子 裏側に印加したゲート電圧の大きさの変化として調べた。 Ti 端子素子の伝導特性の一例を図5に示す。ソース・ドレ イン電流の特性がゲート電圧の変化によって周期的に変





動するクーロンブロッケイド効果が観測されている。同じ条件で作成された PtAu 電極を有する比 較試料においてはこの様な明確なクーロンブロッケイド振動が観測されたことはない。このクーロ ンブロッケイド効果を観測する為には導電性微小体が 2 つの電極にトンネル接合を介して接続さ れている必要がある。クーロンブロッケイドが観測されたこの実験の場合、この導電性微小体はナ ノチューブである。クーロンブロッケイド現象に関する詳細な解析によってトンネル接合容量 1.3 fF と 1.8 fF でありゲート接合容量は 0.2 aF であることがわかった。この試料構/造の場合おも にトンネル接合容量が全体の静電容量を決めている。ナノチューブのどの部分(部分的な寄与ある いは全体)が伝導に寄与しているかが重要である。これを明らかにする為に 2 つのトンネル容量の 和とナノチューブと金属の重なり長さ L(低温測定後に電子顕微鏡によって個々の試料を測定)の関 係を図 6 に示す。図 6 で明らかな様に重なり長さ L とトンネル接合容量の和は比例関係を示し、 その比例定数は 0.54 fF/µm であった。この比例関係は金属電極下のナノチューブは電気導電性を 維持しており、同時にナノチューブと金属界面にトンネル障壁が存在することを意味する。 このトンネル接合は酸化物薄膜と推定され一度生じると熱処理をしても消失することはほとんど 無いことからも裏付けられると考えている。しかし、この障壁はナノチューブ直上に自己形成的に 生じる為にこの障壁自体も何らかの利用が可能であるか現在検討している。

磁気トンネルスペクトロスコピー

上記の結果に示したように確率で接触抵抗を制御した試料 を作成する方法が確立しつつある。この手法を用いて幾つか の実験を行った。

高接触抵抗試料ではクーロンブロッケイド振動が観測され るが、このクーロンブロッケイドは伝導ドット内の電子状態 に敏感であることを利用しカーボンナノチューブドットの 磁気トンネルスペクトロスコピーを行った。このナノチュー ブ試料の特徴としてドットの帯電エネルギーが比較的小さ いためにドット内の電子状態の変化がゲート振動のピーク 間隔に重畳する。このために伝導の大きいところをプロット すると図 7 のようになり単純な等間隔を有するクーロンブ



図7 クーロンブロッケイドゲート振 動における高い伝導域の磁場依存性を プロット(左図)。右図は Tight Binding 法による計算。

ロッケイド現象ではない伝導スペクトラムが観測される。これに対してナノチューブの磁場中における Energy dispersion の変化およびナノチューブドットへの電子閉じ込め効果を考慮してピークの変化を Tight Binding 法によって計算するとこの現象がほぼ再現できる。このことにより、①ナノチューブのフェルミエネルギーは通常,エネルギーゼロに位置するが、実験のナノチューブではフェルミエネルギーは少なくとも1つ高いエネルギーゼロに位置するが、実験のナノチューブではフェルミエネルギーは少なくとも1つ高いエネルギーゼロに位置するが、実験のナノチューブではフェルミエネルギーは少なくとも1つ高いエネルギーが低に達している。このことは実験でのゲート電圧引加によって、磁場印加は E=0 に近い状態はエネルギーを低くしこれに属する電子とエネルギーが図7においてエネルギーが低くなる方向に変化する。残りの状態に属する電子は高エネルギー側にシフトすることによる。②測定した試料は極めて理想状態に近いと推定される。これはナノチューブの理想状態を想定しての理論計算の予測が極めてよく実験結果を再現していることによる。実際に試料を作成するためには様々な工程においてナノチューブにダメージを加えている。たとえば1本のチューブをナノチューブ塊から取り出すために液中において強力な超音波を印加している。また端子形状作成工程での電子ビーム照射もダメージとなる。このことはオーミック端子を作成した多層ナノチューブ素子で観測される高い電流密度(約 100MA/cm²)の一因でもあると考えられる。

加工性の追求(単電子素子作製による評価)

ナノチューブ単体の伝導が優れていたとしても電子素子材料として適応する為には加工性の考察 も重要な点である。もちろん大きなサーキットを作り問題点を明確化していくことも必要であるが、 まずは精度良く微細素子を作製し素子機能を確認することから加工性について調べた[7](図 8)。 実際にはナノチューブにオーミック電極を作製した上で、電子線露光用レジスト(日本ゼオン製 ZEP レジスト)をナノチューブ上に塗布し電子ビームで2本の微細線を描く。この線を通して酸素 プラズマを使ってナノチューブをエッチングした。2点においてナノチューブをエッチングしたの は、ナノチューブ中にナノチューブの微細伝導アイランド(クーロンブロッケイドアイランド)を作 製し、素子全体をクーロンブロッケイド素子構造とする為である。このクーロンブロッケイド素子 にすることによって上記の端子機構解明と同様に微細素子中の微細構造のサイズを電気的に検出

することが可能となる。これによって加工性を 評価した(図 9)。

当初ナノチューブの伝導はオーミック特性を 示すが、エッチングが進むにつれて非線形の特 性になる。もちろん加工部位の無いレジストマ スクで覆われた比較試料のナノチューブ抵抗 は全く変化しない。この非線形状態において伝 導特性の詳細を調べ、明瞭なクーロンブロッケ イド効果による伝導特性を観測した(図 9)。ブ ロッケイド領域を解析することによって作製 されたアイランドの電気的容量は4 aF 程度で あり、ナノチューブが円筒状の形状を維持して いると仮定するとアイランドの長さは数 10nm と見積もられた。この実験ではナノチュ ーブとエッチングマスク(ZEP レジスト)の選



Fig.8 単電子素子の試作概念及び素子(a)-(d)。多層カ ーボンナノチューブを基にエッチングによって単電子 素子を形成した。ゲート付き多層ナノチューブ素子の 電子顕微鏡写真(c)と試作素子構造図(d)。 択エッチング性等の調整は全く行っていない為に加工に関 する詳細を最適化することが出来ればさらに精密な加工性 を得られると考えている。

さらに正確な加工が可能となると、室温で動作する究極の低 消費電力素子を実現できる可能性を持つ単電子トランジス ターを実現できるかもしれない。伝導アイランドが極めて小 さい場合、電子がアイランドにトンネルして移動するとその アイランドが帯電する。この帯電によって更なる電子のトン ネルを禁止する。結果として電子はアイランドを一つ一つ通 過する。一般に小さいアイランドを有する単電子トランジス ターほど高温での動作が期待できる。ナノチューブのような 元々小さなナノチューブを出発材料にしてエッチングによ ってさらに小さなアイランドを目的の位置に作製すること によって集積回路の実現も可能となる可能性も秘めている。 これまで研究されてきた単電子素子の先ず直面する大きな 問題は安定動作する素子を数多く作ることである。今後高い スループットでこの様な素子を作製する技術を開発するこ とができれば、単電子素子集積素子のための最初の課題は解 決できるかもしれない。



図 9 加工性検討試料のエッチング後 の非線形な伝導。エッチングは酸素プ ラズマによって行った。エッチング後 に明瞭なクーロンブロッケイド効果を 観測し、その特性からエッチング性を 調べた。ナノチューブ素子中のアイラ ンドは数 10nm 程度に加工されている ことが分った。

スピン素子

炭素はスピン軌道相互作用の小さい材料であ るためにスピン素子の材料に適している[8]。 金属端子に強磁性体を使用することによって スピン偏局電流をナノチューブに注入するこ とが可能となる(図 10)。素子は多層カーボンナ ノチューブにコバルト(Co)電極を電極間隔約 250nmで作製したものである(図 10(a))。低温 においてCo端子ナノチューブ素子の磁気抵抗 を測定すると、印加磁場によって磁化方向が揃 いスピンが平行になると電気伝導が大きくな り、反平行になると小さくなる。つまり反平行 のとき素子の抵抗が大きくなる。磁気抵抗は2 つの磁化ヒステリシスを持つ強磁性端子の磁 化の組み合わせによって磁場の走印方向に依 存する。実験では最大9%の磁気抵抗の変化を



図 10多層カーボンナノチューブースピン偏局素子 の電子顕微鏡写真と動作原理(a)および4.2 K におけ る動作例(b)。端子の磁化が揃っているときは素子の 抵抗が小さく、揃っていないときには抵抗が大きく なる。素子の電極はコバルトを使用。

得た。この結果からスピン偏極率 14%の電流が素子中を通過したことになる。偏極スピン数の減少 を伝導長に対して指数関数的であると仮定するとスピン散乱長は 260 nm となり、磁性体/絶縁体/ 磁性体トンネル素子における絶縁体中の散乱長(ナノメートル程度)と比較して極めて長い。さらに、 上記スピン散乱長の推定ではナノチューブ/磁性端子間の散乱は考察していないためにナノチュー ブ中の実際のスピン散乱長はさらに長いものと推測される。

ナノチューブとナノ材料との複合素子

(ナノ金コロイド粒子との複合素子)

多層カーボンナノチューブをナノサイズブロック材 料として捕らえ、同様にナノサイズの金コロイド粒 子(GCP: gold colloidal particle)を極微細球形粒 子(直径10nm)として組み合わせて素子作製を行うこ とで、ナノスケール機能素子の容易な作製が期待さ れる。そこで、MWNT と GCPs を組み合わせて、電荷 トラップ構造(メモリー構造)を作製した。

素子は SiO₂/Si 基板を用い、MWNT に Pt/Au のオーミ ック端子を形成し GCPs を付着させた構造である(図 11(a)(b))。GCPsをSiO₂基板上に定着させるために、 あらかじめ ZEP 電子線レジストで GCPs を付着させる 領 域 に レ ジ ス ト の 窓 を 作 製 し 、 そ の 後 N-[3-(Trimethoxysily1) propy1]

-ethylenediamine を純水で 0.05%(v/v)に希釈した 溶液で選択的に基板表面を活性化させた。GCPs ナノ チューブ上に分散させた後、4.7 K においてバイア ス電圧を固定してゲート電圧を掃引した。ゲート電 圧を印加することにより GCPs を帯電させ MWNT の伝 導の変化を調べた。図 11(c)に示すようにナノチュ ーブに流れる電流値にメモリー素子に特有なヒステ リシスループを観測した。このヒステリシスループ



図 11 ナノチューブと金コロイド粒子を使 った電子とラップ。試料概念図の鳥瞰図(a) および断面図(b)。ナノチューブを伝導チャ ネルとして利用しナノチューブ上のコロイ ド粒子が電化トラップとして働く。 (c)ナノ チューブのチャネル電流のゲート電圧スイ ープ依存性。

には離散的な変化が明確に見られる。これは MWNT と GCPs 間のキャリアひとつひとつの出入りを示している。

これらの現象はナノ金コロイド粒子を用いた電荷トラップとして捕らえることが出来ると同時に、 ナノチューブに対するゲートで調整可能なチャージトランスファー系として注目しており、ナノチ ューブのドープによるフェルミエネルギー変化の伝導の影響を今後調べる予定である。これによっ てイオン化したドーパントの影響やフェルミエネルギー制御下での電気伝導、とりわけスピン伝導 の明確化を目指している。これはスピン伝導の緩和プロセスを調べる上で有効なシステムと考えて いる。

ナノチューブ集合体の伝導における効果

多層カーボンナノチューブの場合、電気伝導機構に関し低電圧領域では外層チューブのみが伝導に 寄与し、高電圧領域では全層が伝導に寄与するとされてきたが中間電圧領域における伝導は明らか ではない。同様に単層ナノチューブの多くの場合、生成過程において数本から数 10 本が束となっ て生成されバンドルを形成する。これらの間の電気伝導に関して我々の他の実験によってトンネル 障壁が存在することを調べつつあるが、ここではトンネル障壁の存在を前提として個々のナノチュ ーブが作る静電容量結合の単電子輸送に及 ぼす影響を調べる。

素子構造は多層カーボンナノチューブに 2 箇所切断点を加えてトンネルバリヤーを形 成した単電子素子を 2 層ナノチューブに単 純化した構造を考える(図12(a))。この場合、 長さ直径 10 nm 程度のナノチューブで 30 nmのナノチューブアイランドを作製すると する。2 枚のグラフェンフィルムを 0.34nm の間隔で対面する伝導フィルムとして考え ると、それらの静電容量は25 aF 程度になる。 これらのフィルムがそれぞれソースおよび ドレイン電極にトンネル接合しているとす ると図 12(b)の様な2層のチューブがそれぞ れソースとドレインにトンネル接合する素 子構造となる。2 つのナノチューブ(NTa と NTb)の間の静電容量を Cid としてパラメタ ーとして変化させ、マスター方程式を1Kに おいて解いて単電子伝導のゲート電圧依存 性を調べた(図 12(d)(e))。単電子効果のゲ ート電圧変化による回路を流れる電流。静電 結合容量を 0.01 aF とした場合、2 つのドッ トを独立に流れる電流の単純和に近い伝導



図 12 多層カーボンナノチューブにおける静電容量結合 の単電子効果に対する影響。(a)2 層ナノチューブにおい てトンネル接合を介したアイランド構造を想定。アイラ ンド長を 30nm とした場合、2 層チューブの静電容量は 25aF となる。(b)2 層のチューブがそれぞれソースとドレ インにトンネル接合するとする。(c)この構造を書き下し た等価回路。等価回路を用いて1K において計算した単 電子効果のゲート電圧変化による回路を流れる電流。静 電容量 0.01aF(d)と 25aF(e)の伝導特性。

になる。この 0.01 aF は多層ナノチューブの実際の構造を考えた場合、実現はほぼ不可能である。 一方、25 aF とした場合、0.01 aF と比較して振動の周期が等間隔に近くなる。

さらにバンドル単層カーボンの場合も同様である。一般に単層カーボンナノチューブは生成時に数本から数10本のバンドルを構成する。このようなバンドル単層カーボンナノチューブを用いして SWNT バンドル単電子素子を作ると、ゲート電圧走引による単電子振動が観測される。直径10 nm 程度のバンドルは50本程度のチューブで構成されているが、単純に1/3 が金属ナノチューブとし て低温で電気伝導を示すとするとしても15本以上の伝導チャネルを持つことになる。しかし、こ のような平行多チャンネル素子であるにもかかわらず比較的等間隔の電流振動が観察されること が多い。このバンドルに関しても上記多層カーボンナノチューブの場合と同様にチューブ間静電容 量結合を考えると、2本の単層カーボンナノチューブが長さ1ミクロンにわたって隣接すると相互 の静電容量結合は140 aF 程度になり、10 nm バンドルの両端に位置する場合においても20 aF に なる。多層カーボンナノチューブと同様にそれぞれのナノチューブが各々ソースとドレインにトン ネル障壁を介して接続しているとして、多層ナノチューブと類似して考えると、静電結合容量が六 きくなるに従って振動間隔が規則的になっていくことが考えられる。

これらの静電容量結合が大きくなると振動が規則的になるのは、容量結合によって2つのドットの ポテンシャル電位が強制的に等しくなり、実際に電荷がドット間で移動しなくとも2つのドットが 1つのドットのように振舞うとして説明できる。つまり応用に関しては複雑な単層ナノチューブバ ンドルを用いても容易に単周期単電子素子を作製することが可能となることを示唆している。しか し、実際の伝導での電荷の移動はどのドットを経由しているか全く区別が付かないことを意味する。 つまり応用対象を考慮して素子構造を決めることが重要である。

成長制御

この様に様々なナノチューブの特性を大きな期待を込めて(贔屓目に)見てきた。この様に様々な応用を考える と、最も需要な要素はナノチューブの成長制御である。 特定の場所に特定のナノチューブを安価に作製するこ とが可能となれば急激にナノチューブ応用検討が進む ものと考えている。これに関して CVD 成長法等が検討 されており成長開始点に関しては既に制御が可能とな りつつある。

実験ではパターン成長の試みを図 13(a)に示すようにア ルミナ混入 Fe-Mo 触媒をヘキスト UV レジストに混ぜ SiO2/Si 基板上に塗布し900°Cにて CH4反応を行った[9]。 この結果多量の単層カーボンナノチューブ(SWNT)を得 た。電子顕微鏡観察による見かけの直径が 7-20 nm 程度 のチューブが多く観察されバンドルを形成しているこ とが推定される。また時には 2 つの金属触媒間を接続す る様に成長したナノチューブも観測されており(図 13(b))、今後このようなチューブを確実に作製すること



図 13 CVD 法によるナノチューブ成長制御 の試み。アルミナ混入 Fe-Mo 触媒をヘキス ト UV レジストに混ぜ SiO2/Si 基板上に塗 布し 900℃にてCH₄反応を行った。(a)プ ロセス概略図。(b)反応によって得た SWNT の SEM 写真。

が可能となればナノチューブの電子素子材料としての応用も近づくと思われ重要な一歩と考えている。

その他の電子素子(ナノチューブのその他の応用に関する議論)

ナノチューブの直径と長さの大きな比を利用した電子放出素子への応用も試みられている。電子放 出素子は発行素子や電界放出型ディスプレイへの応用が想定されている。最近 SUMSONG や伊勢 電子がこのナノチューブ電界放出型素子を並べてディスプレイ応用に十分適応可能であることを 示した。また、ナノチューブを先端に添付した AFM チップは既に市販されており従来よりも表面 凹凸の大きな試料の深い溝の形状を調べられる点や有機物などの柔らかく壊れやすい物質の形状 観察において極めて有効であることが明らかになっている。また導電性プラスチックの為の混入材 としての利用も検討されている。さらに燃料電池への応用も大きな可能性を秘めており研究が進め られている。この様にナノチューブの応用検討は着々と進展してきている。さらに将来においてナ ノチューブ特有の特性を生かした電子素子へと発展していくと思われる。我々は炭素で出来たナノ チューブを利用して 1 分子をナノチューブに化学的に連続的に接続して分子を直接調べることが 可能になると考えている。これは他の金属電極では絶対に実現できないナノチューブだけに特有の 構造を実現できると考えている。この様に「ナノチューブのみが実現可能な次世代素子」の実現を 目標として今後の研究を展開したいと考えている。その点において、ナノメートルサイズの極小物 質フラーレンやカーボンナノチューブは、既存の半導体素子が固体を出発点に小さく加工していく 工程であるのと逆に比較的形状のそろった小さな単位を原料にしていることによって、微細加工の 微小加工限界を超え加工揺らぎを極限まで小さくした「未来の電子素子」の最小ブロック材料にな りうる可能性を秘めている。

3. 議論

最近の炭素微小材料の研究に関して「2002 年夏の学校解説」としてまとめた。ナノチューブに関 する様々な優良な点を示すキーワードはそろってきているがナノチューブの電気的特性を含めて 最適応用素子の探索と最適化にはもうしばらく時間が必要である。しかし、最近、数 10 nm 長 SWNT バンドルを CVD 法で直接作製(後工程での処理無しで)できるとの報告[10]もあり、多方面 でのナノチューブ応用が急速に発展するかもしれない。これを繊維にして 2000 度 C でも燃えない 衣服もできる可能性が出てきた。今後の展開によっては新たな巨大産業が誕生するかもしれない。

謝辞

本稿で紹介した成果は、大塚洋一、神田申晶、B.W.Alphenaar、吾郷浩樹、瓜生誠司、米屋伸英、 渡辺英一郎、青柳克信の各先生および各氏との共同研究であります。また、片浦弘道先生および村 尾美緒先生に沢山の議論をして頂きました。深く感謝しております。

参考文献

1.S.Iijima, Nature 354, 56 (1991).

2. T.Ando Semicon.Sci. Technol. 15 R13 (2000).

3. S.Frank et al., Science 280, 1744 (1998).

4. J.Che et al. Nanotechnology 11, 65(2000).

5. Y.Zhang et al. Science 285, 171 (1999).

6.A.Kanda et al., Appl. Phys. Lett. 79, 1354 (2001).

7.H.Yoneya et al., Appl. Phys. Lett. 79, 1465 (2001).

8. K.Tsukagoshi, B.W.Alphenaar, and H.Ago, Nature 401, 572 (1999)、塚越一仁, ブルース W. アルフェナール, パリティ 15,63 (2000), 塚越, 村尾, 機能材料 5,65 (2001).

9. H.Ago et al., J. Electroanalytical chemistry, submitted.

10. H.W.Zhu, C.L.Xu, D.H.Wu, B.Q.Wei, R.Vajtai, P.M.Ajayan, Science 296,884 (2002)